

2020年度 コニカミノルタ光みらい奨励金

日本光学会では、光科学技術を新産業に結びつけていくことができる独創的な研究を支援することを目的として、「新産業創出に向けた独創的な研究への奨励金ーコニカミノルタ光みらい奨励金ー」を設け、募集ならびに選考を行いました。その結果、本年度の採択者を以下のとおり決定いたしました。

○コニカミノルタ光みらい若手奨励金 1件（30万円）

伊東 聡（いとう そう）氏 （富山県立大学）

「小型斜入射干渉計の導入によるきさげ加工の技能習得支援に関する研究」

○コニカミノルタ光みらい学生奨励金 3件（5万円）

田中 拓充（たなか たくみ）氏 （高知工科大学大学院）

「光学式磁気センサとコンピュータショナルイメージングを用いた交流磁界分布の画像化」

中山 牧水（なかやま ぼくすい）氏 （慶應義塾大学大学院）

「干渉効果を活用したプラズモニクナノピクセルのレーザ変調」

星 郁雄（ほし いくお）氏 （千葉大学大学院）

「シングルピクセルイメージングに基づいたプライバシーを保証する IoT デバイス」

選考委員は以下の通りでした。

委員長： 水谷 彰夫（大阪府立大学）

委員： 仁田 功一（神戸大学）、多久島 秀（三菱電機）、
山東 悠介（大阪産業技術総合研究所）、金高 健二（産業技術総合研究所）、
吉田 浩之（大阪大学）、和田 健司（大阪府立大学）

問い合わせ先：九州大学 豎 直也

電話：092-802-3694

E-Mail：hikari-mirai2020@myosj.or.jp